This is a preview - click here to buy the full publication

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 61178-1

QC 680000

Première édition First edition 1993-03

Résonateurs à quartz – Spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

Quartz crystal units — A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

Part 1:
Generic specification

© IEC 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300 e-

on 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

			Pa		
AV	ANT-PF	ROPOS			
Artic	les				
1	Géné	ralités			
•					
	1.1	Domaine d'application			
	1.2	Références normatives	••		
2	Aspec	cts techniques			
	2.1	Ordre de priorité			
	2.2	Unités, symboles et terminologie			
	2.3	Valeurs et caractéristiques préférentielles			
	2.4	Marquage			
3	Procé	edures d'assurance de la qualité			
	3.1				
	3.1 3.2	Etape initiale de fabrication	••		
	3.3	Sous-traitance	••		
	3.4	Agrément de fabricant	••		
	3.5	Agrément de fabricant	••		
	3.6	Procédures pour l'agrement de savoir faire	••		
	3.7	Procédures pour l'homologation	••		
	3.8	Méthodes d'essai	••		
	3.9	Exigences de sélection			
	3.10	Trayaux de retouche et de réparation			
	3.11	Rapports certifiés d'essai			
	3.12	Liŵraison différée			
	3.13	Acceptation pour livraison	••,		
	3.14	Paramètres non destinés au contrôle			
4 <	Proce	édures d'essai et de mesure			
	4.1	Généralités			
	4.2	Autres méthodes d'essai			
	4.3	Précision de mesure			
	4.4	Conditions normales d'essai			
	4.5	Inspection visuelle			
	4.6	Inspection dimensionnelle et de mesure			
	4.7	Procédures d'essais électriques			
		4.7.1 Fréquence et résistance de résonance			
		4.7.2 Influence du niveau d'excitation			
		4.7.3 Fréquence et résistance de résonance en fonction de la température			
		4.7.4 Réponses indésirables			
		4.7.5 Capacité parallèle			

CONTENTS

		en e	Page
FO	REWORD)	7
Clau	ıse		
1	General		11
	1.1	Scope	11
	1.2	Normative references	11
2	Technica	al	15
	2.1	Order of precedence	15
	2.2	Units, symbols and terminology	17
	2.3	Preferred ratings and characteristics	31
	2.4	Marking	35
3	Quality a	assessment procedures	37
	3.1	Primary stage of manufacture	37
	3.2	Structurally similar components	37
	3.3	Subcontracting	37
	3.4	Manufacturer's approval	37
	3.5	Approval procedures	39
	3.6	Procedures for capability approval	41
	3.7	Procedures for qualification approval	41
	3.8	Test procedures	43
	3.9	Screening requirements	43
	3.10	Rework and repair work	43
	3.11	Certified test records	43
	3.12	Delayed delivery	43
	3.13	Release for delivery	43
	3.14	Unchecked parameters	45
4	Teşt'an	d measurement procedures	45
	4.1	General	45
	4.2	Alternative test methods	45
	4.3	Precision of measurement	45
	4.4	Standard conditions for testing	45
	4.5	Visual inspection	47
	4.6	Dimensioning and gauging procedures	47
	4.7	Electrical test procedures	47
		4.7.1 Frequency and resonance resistance	47
		4.7.2 Drive level dependency	49
		4.7.3 Frequency and resonance resistance as a function of temperature	49
		4.7.4 Unwanted responses	49
		4.7.5 Shunt capacitance	51

Articles			Pages
	4.7.6	Fréquence et résistance avec charge	. 50
	4.7.7	Plage de décalage de fréquence (f _{L1, L2})	. 50
	4.7.8	Paramètres dynamiques	
	4.7.9	Résistance d'isolement	. 50
4.8	Métho	des d'essai mécaniques et en environnement	52
	4.8.1	Robustesse des sorties (destructif)	
	4.8.2	Essais d'étanchéité (non destructifs)	. 52
	4.8.3	Brasage (brasabilité et résistance à la chaleur de brasage) (destructif)	. 56
	4.8.4	Variation rapide de température par immersion en utilisant la méthode de deux bains (non destructif)	. 56
	4.8.5	Variation rapide de température avec un temps de transition prescrit (non destructif)	. 56
	4.8.6	Secousses (destructif)	. 58
	4.8.7	Vibrations (destructif)	. 58
	4.8.8	Chocs (destructif)	. 58
	4.8.9	Chutes libres (destructif)	. 58
	4.8.10	Accélération constante (non destructif)	. 58
	4.8.11	Chaleur sèche (non destrucțif)	
	4.8.12	Chaleur humide, essai cyclique (destructif)	. 60
	4.8.13	Froid sec (non destructif)	. 60
	4.8.14	Froid sec (non destructif)	. 60
	4.8.15	Chaleur humide, essai continu (destructif)	
	4.8.16	Tenue aux solvants de nettoyage (non destructif)	. 60
4.9	Métho	odes d'essai d'endurance	60
	4.9.1	Vieillissement (non destructif)	. 60
	4.9.2	Vieillissement prolongé (non destructif)	. 62

Clause			Page
	4.7.6	Load resonance frequency and resistance	51
	4.7.7	Frequency pulling range (f _{L1, L2})	51
	4.7.8	Motional parameters	51
	4.7.9	Insulation resistance	51
4.8	Mecha	nical and environmental test procedures	53
	4.8.1	Robustness of terminations (destructive)	53
	4.8.2	Sealing tests (non destructive)	53
	4.8.3	Soldering (solderability and resistance to soldering heat) (destructive)	57
	4.8.4	Rapid change of temperature, two-fluid bath method (non destructive)	57
	4.8.5	Rapid change of temperature with prescribed time of transition (non destructive)	57
	4.8.6	Bump (destructive)	\ 59
	4.8.7	Vibration (destructive)	_ 59
	4.8.8	Shock (destructive)	59
	4.8.9	Free fall (destructive)	59
	4.8.10	Acceleration, steady state (non destructive)	59
	4.8.11	Dry heat (non destructive)	61
	4.8.12	Damp heat, cyclic (destructive)	61
	4.8.13	Cold (non destructive)	61
	4.8.14	Climatic sequence (destructive)	61
	4.8.15	Damp heat, steady state (destructive)	61
	4.8.16	Immersion in cleaning solvents (non destructive)	61
4.9	Endura	ance test procedure	
	4.9.1	Ageing (non destructive)	61
	4.9.2	Extended ageing (non destructive)	63

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSONATEURS À QUARTZ – SPÉCIFICATION DANS LE SYSTÈME CEI D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Gamités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CE 178 1 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélestriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Elle est fondée partiellement sur la CEI 122-1.

La présente partie 1 constitue la spécification générique dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les résonateurs à quartz.

La CE 1178 2 constitue la spécification intermédiaire: Agrément de savoir-faire.

La CEI 1178-2-) constitue la spécification particulière cadre: Agrément de savoir-faire.

La CEI 1178-3 constitue la spécification intermédiaire: Homologation.

La CEI 1178-3-1 constitue la spécification particulière cadre: Homologation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
49(BC)222	49(BC)239

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS – A SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest the ein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 1178-1 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

It is partially based on IEC 122-1.

This part 1 forms the generic specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) for quartz crystal units.

IEC 1178-2 forms the sectional specification: Capability approval.

IEC 1178-2-1 forms the blank detail specification: Capability approval.

IEC 1178-3 forms the sectional specification: Qualification approval.

IEC 1178-3-1 forms the blank detail specification: Qualification approval.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
49(CO)222	49(CO)239

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).



Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).



RÉSONATEURS À QUARTZ – SPÉCIFICATION DANS LE SYSTÈME CEI D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1178 spécifie les méthodes d'essai et les exigences générales pour les résonateurs à quartz dont la qualité est garantie par le moyen de l'agrément de savoir-faire ou par les procédés d'homologation, selon l'article 11 de l'IEC QC 001002.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1178. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1178 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 27, Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique

CEI 50, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)

CEI 68-1: 1988, Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide

CEI 68(2-1: 1990), Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essais A: Froid

CEI 68-2-2: 1974. Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essais B: Chaleur sèche. Complément A: 1976

CEI 68-2-3: 1969: Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ca: Essai

continu de chaleur humide

Amendement 1: 1984

CEI 68-2-6: 1982, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Fc et guide:

Vibrations (sinusoïdales) Amendement 1: 1983 Amendement 2: 1985

CEI 68-2-7: 1983, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai Ga et guide:

Accélération constante Amendement 1: 1986

QUARTZ CRYSTAL UNITS – A SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 1178 specifies the methods of test and general requirements for quartz crystal units of assessed quality using either capability approval or qualification approval procedures according to clause 11 of IECQ 001002.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 1178. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1178 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid international Standards.

IEC 27, Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 50, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)

IEC 68-1: 1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance

IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat

Supplement A: 1976

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady

state

Amendment 1: 1984

IEC 68-2-6: 1982, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc and guidance: Vibration

(sinusoidal)

Amendment 1: 1983 Amendment 2: 1985

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ga and guidance: Acceler-

ation, steady state
Amendment 1: 1986

- 12 -

CEI 68-2-14: 1984, Essais d'environnement — Deuxième partie: Essais — Essai N:

Variations de température Amendement 1: 1986

CEI 68-2-17: 1978, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Q:

Etanchéité

Amendement 4: 1991

CEI 68-2-20: 1979, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai T: Soudure

Amendement 2: 1987

CEI 68-2-21: 1983, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai U: Robus-

tesse des sorties et des dispositifs de fixation

Amendement 1: 1985

CEI 68-2-27: 1987, Essais d'environnement - Deuxième partie. Essais - Essai Ea et

guide: Chocs

CEI 68-2-29: 1987, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai Eb et

guide: Secousses

CEI 68-2-30: 1980, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai Db et

guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

Amendement 1: 1985

CEI 68-2-32: 1975, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai Ed: Chute

libre

Amendement 2: 1990

CEI 68-2-45: 1980, Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais - Essai XA et

guide: Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 122-1: 1976, Quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence - Première partie:

Valeurs normalisées et conditions de mesures et d'essais

Amendement 1, 1983

CEI 122-3: 1977, Quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence - Troisième par-

tie. Encombrements normalisés et connexions des sorties

Amendement 2: 1991

Amendement 3: 1992

Amendement 4: 1993

CEI 302: 1969, Définitions normalisées et méthodes de mesures pour les résonateurs

piézoélectriques de fréquences inférieures à 30 MHz

CEI 410: 1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 444-1: 1984, Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Première partie: Méthode fondamentale pour la mesure de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des quartz

piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π

1178-1 © IEC: 1993

– 13 –

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing - Part 2: Tests - Test N: Change of temperature

Amendment 1: 1986

IEC 68-2-17: 1978, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Q: Sealing

Amendment 4: 1991

IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing - Part 2: Tests - Test T: Soldering

Amendment 2: 1987

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing - Part 2: Tests - Test U: Robustness of termina-

tions and integral mounting devices

Amendment 1: 1985

IEC 68-2-27: 1987, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock

IEC 68-2-29: 1987, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Eb and guidance: Bump

IEC 68-2-30: 1980, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp

heat, cyclic (12+12-hour cycle)

Amendment 1: 1985

IEC 68-2-32: 1975, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ed: Free fall

Amendment 2: 1990

IEC 68-2-45: 1980, Environmental testing - Part 2: Tests - Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents

sion in cleaning solvents

IEC 122-1: 1976, Quartz crystal whits for frequency control and selection - Part 1: Stan-

dard values and test conditions

Amendment 1:1983

IEC 122-3: 1977, Quartz crystal units for frequency control and selection - Part 3: Stan-

dard outlines and lead connections

Amendment 2: 1991 Amendment 3: 1992 Amendment 4: 1993

IEC 302: 1969, Standard definitions and methods of measurement for piezoelectric vibra-

tors operating over the frequency range up to 30 MHz

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 444-1: 1984, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and

resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a π -network

CEI 444-2: 1980, Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Deuxième partie: Méthode de décalage de phase pour la mesure de la capacité dynamique des quartz

CEI 444-3: 1986, Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Troisième partie: Méthode fondamentale pour la mesure des paramètres à deux pôles des résonateurs à quartz à la fréquence jusqu'à 200 MHz par la technique de phase dans le circuit en π avec compensation de la capacité parallèle C_0

CEI 444-4: 1988, Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π — Quatrième partie: Méthode pour la mesure de la fréquence de résonance à la charge f_L et de la résistance de résonance à la charge R_L et pour le calcul des autres valeurs dérivées des quartz piézoélectriques, jusqu'à 30 MHz

CEI 617, Symboles graphiques pour schémas

CEI 1178-2: 1993, Résonateurs à quartz — Spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 2: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire

CEI 1178-3: 1993, Résonateurs à quartz – Spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Partie 3: Spécification intermédiaire – Homologation

CEI QC 001001: 1986, Règles fondamentales du Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)

CEI QC 001002: 1986, Régles de procédure du Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)

CEI QC 001005; 1992, Qualified Products List (Liste des produits homologués)

CEI Guide 102: 1989, Composants électroniques — Structure des spécifications pour l'assurance de la qualité (homologation et agrément de savoir-faire)

ISO 1000: 1981, Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités

IEC 444-2: 1980, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 2: Phase offset method for measurement of motional capacitance of quartz crystal units

IEC 444-3: 1986, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 3: Basic method for the measurement of two-terminal parameters of quartz crystal units up to 200 MHz by phase technique in a π -network with compensation of the parallel capacitance C_{α}

IEC 444-4: 1988, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f_L , load resonance resistance R_L and the calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz

IEC 617, Graphical symbols for diagrams

IEC 1178-2: 1993, Quartz crystal units – A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Part 2: Sectional specification – Capability approval

IEC 1178-3: 1993: Quartz crystal units – A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Part 3: Sectional specification – Qualification approval

IEC QC 001001: 1986, Basic rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

IEC QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

IEC QC 001005: 1992, Qualified Products List

IEC Guide 102: 1989, Electronic components. Specification structures for quality assessment (Qualification approval and capability approval)

ISO 1000: 1981, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units